

# 奨学生募集

奨学金名	2026年度 村田製作所奨学金
設置趣旨	創業以来、広くエレクトロニクス分野の産業・学術の発展に多大な貢献を果たしてきた村田製作所からの寄付により、優秀な若手人材の育成を目的として、設立された奨学金です。
募集対象	2026年度現在、大学院基幹・創造・先進理工学研究科に在学し、電子材料・電子物性の研究を行う学生。 原則として、博士後期課程在学学生および博士後期課程へ進学希望の修士課程1・2年生。
募集人数	2名
奨学金額	1名につき年額50万円（給付）
給付期間	1年間
選考方法	書類選考
書類配布場所	理工学術院奨学金 HP よりダウンロード <a href="https://www.waseda.jp/fsci/students/tuition/#anc_5">https://www.waseda.jp/fsci/students/tuition/#anc_5</a>
提出書類 及び 提出場所	①奨学金願書（所定用紙） ②研究業績リスト（所定用紙） ③論文別刷り（A4、コピー可） ④大学院成績証明書 提出場所：電気・情報生命専攻 連絡事務室（55号館N棟2階03）
出願締切日	2026年5月7日（木）16時厳守
採用者発表	2026年5月中
交付時期	2026年7月末日（予定）
備考	他の学内奨学金と併給した場合、奨学金額合計は当年度の学費額を上限とする。